





دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشکده مهندسی مواد

## مشخصه یابی پوشش‌های نانو کامپوزیتی $Ni-SiC-CNT$ تولید شده به روش آبکاری الکتریکی

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته شناسایی و انتخاب مواد

محمد حسین مصلی نژاد

استاد راهنما

دکتر علی شفیعی



دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشکده مهندسی مواد

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته شناسایی و انتخاب مواد آقای محمد حسین مصلی نژاد

تحت عنوان

مشخصه یابی پوشش‌های نانوکامپوزیتی  $Ni-SiC-CNT$  تولید شده به روش آبکاری

الکترونیکی

در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۱ توسط کمیته تخصصی زیر مورد بررسی و تصویب نهایی قرار گرفت.

دکتر علی شفیعی

۱- استاد راهنمای پایان نامه

دکتر سید محمود منیر واقفی

۲- استاد داور

دکتر عبدالمحیج اسلامی

۳- استاد داور

دکتر کیوان رئیسی

سرپرست تحصیلات تکمیلی دانشکده

## تشکر و قدردانی

سپاس خدای را که سخنوران، درستودن او بمانند و شمارندگان، شمردن نعمت‌های او ندانند و کوشندگان، حق او را گزاردن نتوانند. و سلام و درود بر محمد و خاندان پاک او، طاهران معصوم، هم آنان که وجودمان و امداد وجودشان است؛ و نفرین پیوسته بر دشمنان ایشان تا روز رستاخیز...

بدون شک جایگاه و منزلت معلم، اجل از آن است که در مقام قدردانی از زحمات بی شایعه او، با زبان قاصر و دست ناتوان، چیزی بنگاریم.

اما از آنجایی که تجلیل از معلم، سپاس از انسانی است که هدف و غایت آفرینش را تامین می‌کند و سلامت امانت‌هایی را که به دستش سپرده‌اند، تضمین؛ بر حسب وظیفه و از باب " من لِم يَشْكُرُ الْمُنْعَمَ مِنَ الْمُخْلُوقِينَ لِم يَشْكُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ " : از پدر و مادر عزیزم... این دو معلم بزرگوارم... که همواره بر کوتاهی و درشتی من، قلم عفو کشیده و کوییمانه از کنار غفلت‌هایم گذشته‌اند و در تمام عرصه‌های زندگی یار و یاوری بی‌پشم داشت برای من بوده‌اند؛ از استاد با کمالات و شایسته؛ جناب آقای دکتر علی شفیعی که در کمال سعه صدر، با حسن خلق و فروتنی، از هبیج کمکی در این عرصه بر من دربیغ ننمودند و زحمت راهنمایی این پایان‌نامه را بر عهده گرفتند؛ از اساتید داور جناب آقای دکترسید محمود منیر واقفی و جناب آقای دکتر عبدالمجید اسلامی که زحمت داوری این پایان‌نامه را متقبل شدند؛ کمال تشکر و قدردانی را دارم.

باشد که این خردترین، بخشی از زحمات آنان را سپاس گوید.

کلیه حقوق مادی مترقب بر نتایج مطالعات،  
ابتكارات و نوآوری‌های ناشی از تحقیق  
موضوع این پایان نامه متعلق به دانشگاه صنعتی  
اصفهان است.

٠٠٠ تەمەن

## بە ساحت مقدس حضرت ابا صلح المهدی (ع)

### تقدیم با بوسه بى دستان پىرم

بە او كە نمى دانم از بىرگى اش بىكىيم ياخىداڭى سخاوت، سکوت، مەربانى و .....

پىرم

اکتون حاصل دستان خسته ات رمز موفقىتم شد.

بە خودم تېرىك مى گويم كە تو را دارم و دنيا با ھەم بىرگىش مثل تو را

ندارد .....

پىرم راه تمام زندگىست

پىرم دلخوشى ھەميشىگىست

### تقدیم بى مادر عزيزتر از جانم

مادرم ھىستى من ز ھىستى تۈستى تا ھىستىم و ھىستى دارمەت دۈشتى

غەڭسار جاودانى مادر است

چىشم سار مەربانى مادر است

### تقدیم بى مەسىرم

كە سايىھ مەربانىش سايىھ سار زندگىم مى باشد، او كە اسوھ صىبر و تحمل بىدە و مشكلات مىسىر را برايم  
تسەپىل نەمود.

## فهرست مطالب

.....	فهرست مطالب
هشت	.....
.....	فهرست اشکال
۵۵	.....
.....	فهرست جداول
سیزده	.....
۱	.....
۲	.....
.....	فصل اول مقدمه
۴	.....
.....	فصل دوم مروری بر مطالب
۴	۱-۱ فرآیند آبکاری الکتریکی
۶	۱-۱-۱ رسوب دهی الکتروشیمیایی بوسیله جریان مستقیم
۸	۱-۱-۲ آبکاری الکتریکی نیکل
۱۱	۱-۲-۱ آلومینیوم و آلیاژهای آن
۱۲	۱-۲-۲ آلیاژ آلومینیوم ۲۰۲۴
۱۳	۱-۲-۲-۱ آبکاری روی آلومینیوم
۱۴	۱-۲-۲-۲ کامپوزیت
۱۵	۱-۳-۱ پوشش های کامپوزیتی
۱۵	۱-۳-۲ آبکاری پوشش های کامپوزیتی
۲۰	۲-۴-۱ معرفی چند اصطلاح
۲۰	۲-۴-۲ سایش
۲۱	۲-۴-۲-۱ اصطکاک
۲۲	۲-۴-۲-۲ روانکار
۲۳	۲-۵ رفتار سایشی پوشش های کامپوزیتی Ni-CNT
۲۵	۲-۶ رفتار سایشی پوشش های Ni-SiC
۲۹	۷-۲ سختی پوشش های با زمینه نیکل (Ni-CNT و Ni-SiC)
۳۴	۸-۲ مورفلوژی پوشش های زمینه نیکلی (Ni-CNT و Ni-SiC)
۳۷	۹-۲ جمع بندی
۳۸	.....
۳۸	فصل سوم مواد و روش ها
.....	۱-۳ مواد
۳۸	۱-۱-۳ کاتد و آند
۴۰	۲-۱-۳ میکرو پودر SiC و آماده سازی آن
۴۰	۳-۱-۳ نانولوله کربن و آماده سازی آن

۴۱.....	۴-۱-۳ حمام آبکاری
۴۲.....	۲-۳ فرآیند پوشش دهی
۴۲.....	۱-۲-۳ فعال سازی سطح آلومینیوم
۴۳.....	۲-۲-۳ فرآیند آبکاری الکتریکی
۴۴.....	۳-۳ مشخصه یابی پوشش ها
۴۴.....	۱-۳-۳ بررسی مقطع پوشش با استفاده از میکروسکوپ نوری
۴۵.....	۲-۳-۳ بررسی مورفولوژی سطحی با استفاده از SEM و AFM
۴۵.....	۳-۳-۳ محاسبه درصد حجمی ذرات در پوشش
۴۵.....	۳-۳-۴ آنالیز EDX
۴۵.....	۵-۳-۳ آنالیز پراش پرتو ایکس (XRD)
۴۵.....	۶-۳-۳ اندازه گیری سختی
۴۶.....	۷-۳-۳ آزمون سایش
۴۸.....	<b>فصل چهارم یافته ها و بحث</b>
۴۸.....	۱-۴ مقطع پوشش های S5 ، S10 و S15
۵۰.....	۲-۴ تصاویر توپوگرافی پوشش های I3 و I6
۵۵.....	۳-۴ مورفولوژی پوشش های Ni-SiC-CNT و Ni-SiC
۶۱.....	۴-۴ آنالیز XRD و محاسبه اندازه دانه
۶۴.....	۴-۵ نتایج آزمون نانوسختی
۶۷.....	۴-۶ محاسبه درصد حجمی فاز تقویت کننده
۶۸.....	۴-۷ نتایج آزمون سایش
۶۸.....	۱-۷-۴ نمودار کاهش جرم
۷۰.....	۲-۷-۴ مطالعه سطوح سایش
۷۵.....	<b>فصل پنجم نتیجه گیری</b>

## فهرست اشکال

..... شکل ۱-۲. بوجود آمدن خودبخود بار در فصل مشترک فلز- محلول برای یک فلز غوطه‌ور شده درون الکتروولیت ..... ۵
..... شکل ۲-۲. اجزای اصلی سیستم الکتروولیز جریان مستقیم ..... ۶
..... شکل ۳-۲. پروفیل غلاظت یون فلزی به عنوان تابعی از فاصله از سطح کاتد ..... ۸
..... شکل ۴-۲. طبقه‌بندی آلیاژهای آلومینیوم کار شده ..... ۱۲
..... شکل ۵-۲. سازه بال هواپیما که در ساخت آن از سری آلیاژ آلومینیوم ۲۰۰۰ (مانند ۲۰۲۴) و ۷۰۰۰ (مانند ۷۰۷۵) استفاده می‌گردد ..... ۱۳
..... شکل ۶-۲. مراحل هم نشست و تلفیق ذرات جامد درون رسوب: تشکیل ابر یونی (۱)، انتقال بوسیله جریان هم رفت (۲)، انتقال بوسیله نفوذ (۳)، واکنش کاهاشی (۴)، جذب سطحی ..... ۱۷
..... شکل ۷-۲. تصویر <i>TEM</i> نانولوله‌های چند دیواره هم محور با قطرهای داخلی و خارجی متفاوت ..... ۱۸
..... شکل ۸-۲. تمام بلورهای <i>SiC</i> از تشکیل پیوند کوالانسی بین یک اتم کربن و چهار اتم سیلیسیم تشکیل شده است ..... ۱۹
..... شکل ۹-۲. شمایی از دو حالت سایش الف) خراشان ب) چسبان ..... ۲۱
..... شکل ۱۰-۲. تغییرات ضربی اصطکاک به عنوان تابعی از تعداد سیکل‌ها برای پوشش <i>Ni-CNT</i> و <i>Ni</i> ..... ۲۴
..... شکل ۱۱-۲. شمایی از ایجاد روانکاری با استفاده از <i>MWCNT</i> : الف) قبل از تست سایش و ب) بعد از تست سایش ..... ۲۴
..... شکل ۱۲-۲. تغییرات نرخ سایش پوشش‌های <i>Ni</i> و <i>Ni-CNT</i> بازی <i>Ni</i> - <i>CNT</i> تغیر میزان ..... ۲۵
..... شکل ۱۳-۲. تصویر <i>SEM</i> مربوط به خط سایش پوشش <i>Ni-CNT</i> الف) تشکیل لایه اکسیدی ب) وجود <i>CNT</i> در لبه خط سایش ..... ۲۵
..... شکل ۱۴-۲. تصاویر <i>SEM</i> خطوط سایش پوشش‌هایی که از حمام‌های با غلاظت متفاوت ایجاد شده است: الف) ۵ g/l (ب) ۱۰ g/l (ج) ۲۰ g/l (د) ۳۰ g/l ..... ۲۶
..... شکل ۱۵-۲. تاثیر غلاظت ذره تقویت کننده بر نرخ سایش پوشش‌های کامپوزیتی <i>Ni-SiC</i> ..... ۲۶
..... شکل ۱۶-۲. تاثیر درصد وزنی <i>SiC</i> بر نرخ سایش پوشش نانو کامپوزیتی <i>Ni-SiC</i> ..... ۲۷
..... شکل ۱۷-۲. تصویر <i>SEM</i> خط سایش مربوط به پوشش <i>Ni</i> تقویت شده با نانوذرات <i>SiC</i> ..... ۲۷
..... شکل ۱۸-۲. شکل گیری بافت مرجع [۲۰۰] در الگوی پراش پرتو ایکس پوشش کامپوزیتی ..... ۲۸
..... شکل ۱۹-۲. تصاویر <i>SEM</i> مربوط به سطوح سایش پوشش‌های الف) نیکل خالص، کاهش جرم= ۱۵/۱ mg (ب) <i>Ni-2vol%</i> <i>SiC</i> ، کاهش جرم= ۴/۲۹ mg (ج) ۱۲۰۳ mg (د) <i>Ni-5.2vol%</i> <i>SiC</i> ، کاهش جرم= ۷/۰۵ mg (ه) <i>Ni-9.8%vol</i> <i>SiC</i> ..... ۲۹
..... شکل ۲۰-۲. تاثیر غلاظت ذرات درون الکتروولیت بر ریزسختی پوشش <i>Ni-SiC</i> ..... ۳۰
..... شکل ۲۱-۲. کسر حجمی ذرات <i>SiC</i> درون پوشش بازی غلاظت‌های مختلف <i>SiC</i> درون محلول ..... ۳۰
..... شکل ۲۲-۲. سختی ویکرز پوشش‌های کامپوزیتی <i>Ni-SiC</i> حاوی ذرات <i>SiC</i> با سه اندازه متفاوت و پوشش نیکل خالص ..... ۳۰
..... شکل ۲۳-۲. رابطه بین سختی پوشش کامپوزیتی <i>Ni-SiC</i> با غلاظت <i>SiC</i> و <i>CTAB</i> در الکتروولیت ..... ۳۲
..... شکل ۲۴-۲. رابطه بین ریزسختی و درصد وزنی نانوذرات <i>SiC</i> در پوشش ..... ۳۲
..... شکل ۲۵-۲. نمودار تغییر سختی پوشش با افزایش کسر حجمی <i>CNT</i> ..... ۳۳
..... شکل ۲۶-۲. نمودار تغییر اندازه دانه زمینه با افزایش کسر حجمی <i>CNT</i> در پوشش ..... ۳۳
..... شکل ۲۷-۲. نمودار تغییرات سختی ویکرز با غلاظت <i>CNT</i> در حمام آبکاری ..... ۳۳
..... شکل ۲۸-۲. تغییرات الف) درصد وزنی <i>CNT</i> در پوشش ب) سختی پوشش در اثر تغییر دانسیته جریان آبکاری ..... ۳۴
..... شکل ۲۹-۲. تصویر <i>SEM</i> مورفولوژی پوشش الف) نیکل و ب) <i>Ni-nano SiC</i> ..... ۳۴
..... شکل ۳۰-۲. الگوی <i>XRD</i> پوشش الف) نیکل خالص ب) <i>Ni-nano SiC</i> ..... ۳۵
..... شکل ۳۱-۲. مورفولوژی سطحی پوشش‌های کامپوزیتی <i>Ni-SiC</i> در شرایط مختلف الف) هم‌زدن مکانیکی ب) هم‌زدن اولتراسونیک و مکانیکی ..... ۳۵
..... شکل ۳۲-۲. مورفولوژی پوشش نیکل الف) بدون <i>CNT</i> ب) با <i>CNT</i> ..... ۳۶

۳۳-۲	مorfولوژی سطحی پوشش‌های کامپوزیتی Ni-CNT که تحت دانسیته جریان‌های الف) $A/dm^2$ ب) $2A/dm^2$ ج) $4A/dm^2$
۳۶	۱۲ بدست آمده است.
۳۹	شکل ۱-۳. دیسک‌های آمده شده جهت فرآیند آبکاری الکتریکی.
۳۹	شکل ۲-۳. آند نیکای مورد استفاده.
۴۱	شکل ۳-۳. روند نمای انجام پروژه.
۴۳	شکل ۴-۳. شمای کلی فرآیند آبکاری الکتریکی.
۴۶	شکل ۵-۳. دستگاه سنجش نانوساختی ساخت شرکت CSM.
۴۶	شکل ۶-۳. الف) فرورونده برکوویچ و ب) اثر فرورونده برکوویچ بر سطح.
۴۷	شکل ۷-۳. دستگاه سایش پین روی دیسک مورد استفاده در این پروژه.
۴۹	شکل ۱-۴. تصویر متالوگرافی مربوط به نمونه‌های: الف) S5، ب) S10 و ج) S15.
۵۰	شکل ۲-۴. نمودار توزیع ضخامت پوشش در سطح نمونه (مربوط به شکل ۱-۴ الف).
۵۰	شکل ۳-۴. سطح مقطع یک سطح زیر و توزیع جریان در نزدیکی سطح کاند.
۵۱	شکل ۴-۴. مشخصات سطحی و تصاویر AFM (الف) دو بعدی، ب) سه بعدی و ج) سه بعدی با بزرگنمایی بالاتر مربوط به زیرلایه پولیش شده.
۵۲	شکل ۵-۴. مشخصات سطحی و تصاویر AFM (الف) دو بعدی، ب) سه بعدی و ج) سه بعدی با بزرگنمایی بالاتر مربوط به نمونه I3 (پوشش نیکل خالص با دانسیته جریان آبکاری ۳Adm2).
۵۳	شکل ۶-۴. مشخصات سطحی و تصاویر AFM (الف) دو بعدی، ب) سه بعدی و ج) سه بعدی با بزرگنمایی بالاتر مربوط به نمونه I6 (پوشش نیکل خالص با دانسیته جریان آبکاری ۶Adm2).
۵۴	شکل ۷-۴. نمودار زیری نمونه I3 (پوشش نیکل خالص با دانسیته جریان آبکاری ۳Adm2) در ۴ مسیر متفاوت.
۵۴	شکل ۸-۴. نمودار زیری نمونه I6 (پوشش نیکل خالص با دانسیته جریان آبکاری ۶Adm2) در ۴ مسیر متفاوت.
۵۵	شکل ۹-۴. نمودار زیری نمونه I6 (پوشش نیکل خالص با دانسیته جریان آبکاری ۶Adm2) در ۴ مسیر متفاوت.
۵۶	شکل ۱۰-۴. تصویر SEM از morfولوژی پوشش‌های الف) S5، ب) S10 و ج) S15.
۵۶	شکل ۱۱-۴. تشکیل ترک در اثرنیست درات تقویت کننده در سطح پوشش.
۵۷	شکل ۱۲-۴. تصویر SEM سطح نمونه SC6 در حالت الف) BSE و ب) SE.
۵۸	شکل ۱۳-۴. فرآیند پیشنهادی برای تشکیل برآمدگی در سطح پوشش.
۵۸	شکل ۱۴-۴. تصویر SEM از morfولوژی سطح پوشش SC2 در قسمت برآمدگی تجمع ذرات SiC دیده می‌شود.
۵۹	شکل ۱۵-۴. تصویر SEM مربوط به سطح مقطع پوشش SC6.
۵۹	شکل ۱۶-۴. تصویر SEM سطح مقطع پوشش SC6.
۶۰	شکل ۱۷-۴. تصویر SEM morfولوژی سطحی پوشش SC6 در بزرگنمایی ۳۰۰۰ برابر (الف) و ۵۰۰۰ برابر (ب).
۶۰	شکل ۱۸-۴. شمایی از مکانیزم پیشنهادی توسط آرای و همکاران [۱۵] برای تشکیل فیبرهای پوشیده از نیکل بر سطح پوشش.
۶۱	شکل ۱۹-۴. سطح مقطع پوشش SC2 خوش‌های CNT در اندازه‌های مختلف با پیکان علامت گذاری شده‌اند.
۶۲	شکل ۲۰-۴. نمودار الگوی پراش برتوی ایکس همه نمونه‌ها.
۶۳	شکل ۲۱-۴. نمودار ولیامسون-هال مربوط به نمونه S5 که با استفاده از ۴ پیک اول موجود در الگوی XRD این نمونه رسم شده است.
۶۴	شکل ۲۲-۴. تصویر مساحت ناحیه تماس.
۶۵	شکل ۲۳-۴. نمودارهای نیرو-جایجاوی بدست آمده از آزمون نانوساختی پوشش S10 الف) نیرو و عمق نفوذ فرورونده بر حسب زمان و ب) نیرو بر حسب عمق نفوذ فرورونده.
۶۵	شکل ۲۴-۴. نمودارهای نیرو-جایجاوی بدست آمده از آزمون نانوساختی پوشش SC6 الف) نیرو و عمق نفوذ فرورونده بر حسب زمان و

ب) نیرو بر حسب عمق نفوذ فرورونده.....	66
شکل ۲۵-۴. نتایج آزمون نانوسختی نمونه ها که از سطح مقطع پوشش ها انجام گرفته است . .....	67
شکل ۲۶-۴. تغییرات هم نشست ذرات <i>SiC</i> با غلظت ذرات <i>CNT</i> در حمام مربوط به <i>S5</i> و <i>S15</i> (نمونه های بدون <i>CNT</i> ).....	68
شکل ۲۷-۴. تغییرات هم نشست ذرات <i>SiC</i> با غلظت <i>CNT</i> در حمام مربوط به نمونه های <i>S10</i> , <i>SC2</i> و <i>SC6</i> ..... <i>SC6</i> و <i>S15</i> و <i>S5</i> .....	68
شکل ۲۸-۴. نمودار کاهش جرم نمونه های <i>S5</i> , <i>S10</i> , <i>SC2</i> و <i>SC6</i> ..... <i>S5</i> و <i>S15</i> و <i>S5</i> .....	69
شکل ۲۹-۴. تصویر <i>SEM</i> مربوط به خط سایش نمونه <i>S5</i> .....	70
شکل ۳۰-۴. نحوه تشکیل نواحی جوش سرد و جدا شدن قسمتی از پوشش تحت تنش برشی .....	71
شکل ۳۱-۴. تصویر <i>SEM</i> خط سایش نمونه <i>S10</i> (برزگنمایی ۱۵۰ برابر). ....	71
شکل ۳۲-۴. تصویر <i>SEM</i> خط سایش نمونه <i>S10</i> (برزگنمایی ۵۰۰ برابر). ....	72
شکل ۳۳-۴. نتیجه آنالیز <i>EDX</i> مربوط به ناحیه علامت گذاری شده در شکل ۳۲-۴ .....	72
شکل ۳۴-۴. تصویر <i>SEM</i> خطوط سایش نمونه <i>S15</i> .....	73
شکل ۳۵-۴. تصویر <i>SEM</i> خطوط سایش نمونه <i>SC2</i> (الف) در بزرگنمایی ۲۵۰ برابر و (ب) بزرگنمایی ۷۵۰ برابر (منطقه مشخص شده در تصویر الف).....	73
شکل ۳۶-۴. تصویر <i>SEM</i> سایش نمونه <i>SC6</i> .....	74

## فهرست جداول

جدول ۱-۲. ترکیب اسمی آلیاژ آلومنیوم ۲۰۲۴ ..... ۲۰۲۴	۱۳
جدول ۲-۲. مروری بر پوشش‌های کامپوزیتی تولید شده به روش آبکاری الکتریکی ..... ۱۶	۱۶
جدول ۳-۱. ترکیب زیرلایه مورد استفاده ..... ۳۹	۳۹
جدول ۲-۳. مشخصات نانولوله کربن مورد استفاده در این پروژه ..... ۴۰	۴۰
جدول ۳-۳. ترکیب حمام واترجهت آبکاری الکتریکی نیکل ..... ۴۱	۴۱
جدول ۴-۳. شرایط فرآیند آبکاری پوشش‌ها ..... ۴۲	۴۲
جدول ۵-۳. فرآیند فعال‌سازی سطح آلومنیوم پیش از آبکاری ..... ۴۳	۴۳
جدول ۶-۳ کدگذاری نمونه‌های تولید شده در این پژوهش ..... ۴۴	۴۴
جدول ۱-۴ مشخصات ضخامت پوشش حاصل از ۹ تصویر (مربوط به نمونه S5) ..... ۴۹	۴۹
جدول ۲-۴. نتایج محاسبات اندازه دانه زمینه نیکل با استفاده از روش ویلیامسون-هال ..... ۶۳	۶۳

## چکیده

سطوح قطعات و مواد به دلیل ساختار اتمی آن‌ها، آسیب پذیرترین محل برای حملات متعدد هستند. بنابراین لازم است تمهیداتی جهت حفظ سطح از این حملات اندیشه شود. یکی از این راه حل‌ها، ایجاد پوشش بر سطح است که به روش‌های گوناگونی صورت می‌پذیرد. از این میان روش آبکاری الکتریکی بدلیل هزینه‌های پایین تولید، سهولت تولید و آسان بودن کنترل فرآیند از اهمیت بالایی برخوردار است. در این فرآیند از طریق کنترل ترکیب و پارامترهای عملیات محلول می‌توان خواص رسوب الکتریکی را در دامنه وسیعی تغییر داد. با استفاده از این روش می‌توان پوشش‌های کامپوزیتی نیز بر سطح ایجاد کرد. پژوهش‌های زیادی در زمینه تولید پوشش‌های کامپوزیتی زمینه نیکل به روش آبکاری الکتروشیمیابی انجام گرفته است. در این رابطه استفاده از ذرات کاربید سیلیسیم به عنوان عامل تقویت کننده در زمینه نیکلی بسیار مورد توجه بوده است. هم‌چنین به منظور بهبود خواص تربیولوژیکی پوشش، از کربن به صورت گرافیت و یا نانولوله کربن استفاده شده است. در بیشتر پژوهش‌ها *CNT* و *SiC* به صورت جداگانه در زمینه نیکل مورد استفاده قرار گرفته اند. در این پژوهش، ابتدا پوشش‌های کامپوزیتی *Ni-SiC* در سه غلظت متفاوت ۵، ۱۰ و ۱۵ گرم در لیتر ذره تقویت کننده با استفاده از فرآیند آبکاری الکتریکی بر روی یک زیرلایه آلومینیومی تولید شدند. پس از بررسی بهترین نمونه از لحاظ مقاومت به سایش، تاثیر نانولوله‌های کربنی در دو غلظت ۲ و ۶ گرم بر لیتر به عنوان تقویت کننده در کنار ذرات *SiC* در بهترین نمونه مرحله قبل بررسی گردید. نانوسختی و مقاومت به سایش نمونه‌ها مورد بررسی شد. سطح و مقطع پوشش‌ها هم چنین خطوط سایش با استفاده از میکروسکوپ *SEM* مورد ارزیابی قرار گرفت. به منظور بررسی تاثیر دانسیته جریان بر زبری سطح، مورفولوژی زیرلایه و پوشش‌های نیکل خالص در دو دانسیته جریان  $3A/dm^2$  و  $6A/dm^2$  با استفاده از میکروسکوپ *AFM* بررسی شد. آزمون پراش پرتو ایکس (XRD) نیز برای بررسی هم نشست ذرات تقویت کننده در پوشش انجام شد. افزایش دانسیته جریان از  $3A/dm^2$  تا  $6A/dm^2$  تغییر محسوسی در پارامتر *Ra* ایجاد نکرد و تنها شکل کلی پستی‌ها و بلندی‌های سطحی تغییر پیدا کرد. افزایش غلظت ذرات *SiC* در حمام  $5g/l$  (نمونه S5) به  $10g/l$  (نمونه S10) منجر به بهبود خواص سایشی پوشش گردید. وجود نانولوله‌های کربنی در سطح پوشش منجر به افزایش هم نشست ذرات از  $17/64$  درصد حجمی در نمونه S10 (نمونه تولید شده در حمام با غلظت  $10g/l$  *SiC*) به  $20/27$  درصد حجمی در نمونه SC6 (نمونه تولید شده در حمام با غلظت  $10g/l$  *SiC* و  $6g/l$  *CNT*) شد، هم‌چنین حضور *CNT* منجر به بر هم خوردن توزیع ذرات *SiC* در پوشش شد. استفاده از *CNT* تا حد معینی در کنار *SiC* منجر به بهبود سختی و مقاومت به سایش پوشش *Ni-SiC* گردید، به طوری که افزایش *CNT* تا میزان  $6g/l$  منجر به افزایش سختی از  $451$  ویکرز در نمونه S10 به  $508$  ویکرز در نمونه SC6 باعث افزایش مدول الاستیک پوشش از  $145/49 GPa$  در نمونه SC6 شد و هم‌چنین کاهش جرم نمونه پس از آزمون سایش در نمونه SC6 نسبت به نمونه S10 بهبود پیدا کرد.

**کلمات کلیدی:** پوشش نانو کامپوزیتی، آبکاری الکتریکی، نیکل، نانولوله کربنی، نانوسختی.

## فصل اول

### مقدمه

فلزات و غیر فلزاتی که برای تولید آن‌ها به مقدار هنگفتی انرژی نیاز است، اساس تمدن امروزی را تشکیل می‌دهند. تکامل آن‌ها شکل کلی دنیایی که در آن زندگی می‌کنیم را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهند. بسیاری از ابزارها، قطعات و تجهیزات صنعتی و غیرصنعتی از این مواد تشکیل می‌شوند. این مواد در بیشتر موارد دارای عمر محدودی هستند که این مورد به میزان قابل توجهی به تاثیر عوامل خارجی و شرایط کاری قطعه بستگی دارد. معمولاً بین اجزایی که در تماس با یکدیگر هستند برهمنش مکانیکی بوجود می‌آید. گاهی اوقات قطعه از طرف محیط دچار حمله شیمیایی یا الکتروشیمیایی شده که این موارد تضعیف کارکرد قطعه را در برخواهد داشت.

سطح قطعات و مواد به دلیل ساختار اتمی آن‌ها، آسیب پذیرترین محل برای حملات متعدد هستند. همانطور که گفته شد طبیعت این حملات می‌تواند مکانیکی، شیمیایی، الکتروشیمیایی و یا حرارتی باشد. هر یک از این تاثیرات می‌توانند بطور جداگانه یا با هم خود را نشان دهند. هر چه مواد اولیه کمیاب تر می‌شوند نیاز است که بازده کارکرد قطعات افزایش یابند. از طرفی هزینه‌های گزارف انرژی نیز توجیهی برای استفاده بهینه از قطعات محسوب می‌شود. بنابراین لازم است تمهیداتی جهت حفظ سطح از این حملات اندیشه شود. یکی از این راه حل‌ها ایجاد پوشش بر سطح قطعات است که به روش‌های گوناگونی صورت می‌پذیرد. صرف نظر از نوع روش پوشش دهی لازم است پیش از اعمال پوشش عملیات آماده سازی و پاک سازی انجام شود. شیوه‌های اعمال پوشش شامل روش‌های تبخیری (CVD و PVD)، روش‌های پاشش حرارتی، استفاده از مواد آلی، آبکاری و... است. از این میان، روش

آبکاری بدلیل هزینه پایین تولید، سهولت تولید و آسان بودن کنترل فرآیند از اهمیت بالایی برخوردار است. فرآیند رسوب دهی فلز می‌تواند به وسیله جریان الکتریکی از یک منبع خارجی یا به وسیله افزودن کامنده‌های بسیار قوی که واکنش کاتدی-آندی را ایجاد می‌کنند، صورت پذیرد. بسته به این که از کدام روش برای این کار استفاده می‌شود به این فرآیندها رسوب دهی الکتروشیمیایی یا آبکاری یا رسوب دهی به روش الکتروولس گفته می‌شود [۱].

آبکاری نیکل یکی از رایج‌ترین فرآیندهای آبکاری فلزات است؛ بیش از نیمی از نیکل تولید شده در دنیا به شکل پوشش مورد استفاده قرار می‌گیرد. دلیل استفاده زیاد از این فلز ترکیب خواص متعدد و مفیدی است که این فلز از خود نشان می‌دهد [۲].

آلومینیوم پر مصرف‌ترین فلز غیر‌آهنی محسوب می‌شود و در حال حاضر در حدود ۲۴ تن در سال مورد مصرف قرار می‌گیرد. این فلز بدلیل دارا بودن نسبت استحکام به وزن بالا و شکل پذیری آسان کاربردهای متعددی در صنایع مختلف از جمله صنایع هوا فضا، صنایع ساختمانی و صنایع نظامی پیدا کرده است [۳].

از آنجایی که این فلز در حالت خالص داری استحکام پایینی است نمی‌توان از آن به عنوان اجزای ساختاری استفاده کرد. بنابراین معمولاً این فلز با عناصر آلیاژی مختلف ترکیب شده و محصولاتی تولید می‌شود که برای کابردهای زیادی قابل استفاده است. بدلیل وزن سبک و هدایت حرارتی بالا از آلیاژهای آلومینیوم برای کاربردهای تربیولوژیک مانند قطعات موتور و محصولات ورزشی استفاده می‌شود. با این وجود استفاده از آن‌ها بدلیل مقاومت به سایش و استحکام کم محدود شده است [۴ و ۵]. برای حل مشکل مقاومت به سایش آلومینیوم لازم است سطح در برابر سایش مقاوم گردد که این کار با استفاده از روش‌های مختلفی از جمله پوشش دهی به روش آبکاری الکتریکی صورت می‌پذیرد.

مطالعات زیادی در زمینه تولید و مشخصه یابی پوشش‌های کامپوزیتی زمینه نیکل به روش آبکاری انجام شده است. در این پوشش‌ها از ذرات اکسیدی، کاربیدی و نیتریدی به عنوان ذرات تقویت کننده استفاده می‌شود. در این پژوهش‌ها تاثیر شرایط آبکاری از قبیل دانسیته جریان، بر میزان هم نشت ذرات درون پوشش، تاثیر اندازه ذرات بر خواص پوشش مورد بررسی قرار گرفته است. هم‌چنین مقاومت به خوردگی، مقاومت به سایش و سختی این پوشش‌ها نیز ارزیابی شده است [۶-۹]. دسته دیگر این از پژوهش‌ها به بررسی تاثیر  $CNT$  بر ریزساختار، مقاومت به خوردگی، مقاومت به سایش و سختی پوشش نیکل پرداخته‌اند [۱۰-۲۰].

در بررسی‌ها و مطالعات انجام شده، به نظر می‌رسد که تاکنون در مورد اثر  $CNT$  بر خواص، مورفولوژی و سختی پوشش‌های کامپوزیتی  $Ni-SiC$  تحقیقی صورت پذیرفته است. هدف از انجام این پژوهه بررسی خواص سایشی، سختی و مورفولوژی پوشش نانو کامپوزیتی  $Ni-SiC-CNT$  اعمال شده بر روی زیرلايه آلمینیومی است. انتظار می‌رود استفاده از  $CNT$  خواص سایشی پوشش کامپوزیتی  $Ni-SiC$  را بهبود بخشد.

## فصل دوم

### مرواری بر مطالب

#### ۱-۲ فرآیند آبکاری الکتریکی

شاید به جرات بتوان تاریخچه آبکاری را به ۲۰۰۰ سال قبل نسبت داد. گفته می شود که در زمان اشکانیان برای نخستین بار از باتری اشکانی برای آبکاری طلا استفاده می شده است. به طوری که محلول آبکاری طلا با استفاده از اسیدهای *Humic* (اسیدهای پیچیده‌ی آلی که در طبیعت به علت تجزیه‌ی سبزی‌های پلاسیده بوجود می‌آید) و یا با استفاده از چرم فاسد و دباغی نشده حیوانات ساخته می شده است. در این فرضیه که به فرضیه کونینگ<sup>۱</sup> مشهور است توضیحاتی در مورد نحوه انجام فرآیند آبکاری طلا با استفاده از این باتری آورده شده است [۲۱].

شیمی دان ایتالیایی، لویجی برونگناتالی<sup>۲</sup>، فرآیند آبکاری را در سال ۱۸۰۵ انجام داد. برونگناتالی فرآیند رسوب‌دهی الکتروشیمیایی طلا را با استفاده از پل ولتاوی انجام داد. ۴۰ سال بعد جان رایت<sup>۳</sup> از بیرمنگهام انگلیس کشف نمود که پتانسیم سیانید الکتروولیت مناسبی برای آبکاری طلا و نقره است. دیگر مخترعین نیز کارهای مشابهی را انجام دادند. اختراعات متعددی در زمینه فرآیند آبکاری در سال ۱۸۴۰ به ثبت رسید. خانواده لینگتون<sup>۴</sup> برای اولین بار در زمینه فرآیند آبکاری اختراع به ثبت رساندند. بنابراین فرآیند آبکاری از دیرباز تاکنون نقش بسیاری مهمی را در صنعت مهندسی سطح ایفا نموده است. روش‌های الکتروشیمیایی ایجاد پوشش‌های فلزی بسیار مورد توجه است چرا که با

1 König

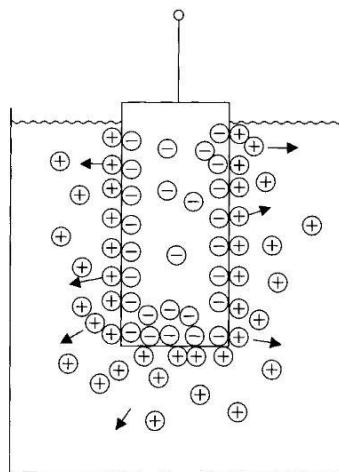
2 Luigi Brugnatelli

3 John Write

4 Elington

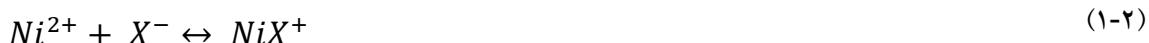
تغییر شرایط آزمایشگاهی به میزان بسیار زیادی قابل کنترل است. لایه‌های فلزی، آلیاژی، و کامپوزیتی را می‌توان به روش الکتروشیمیایی به صورت لایه‌های چند جزیی رسوب داد [۲۲].

فرآیند رسوب‌دهی فلز می‌تواند به وسیله جریان الکتریکی از یک منبع خارجی یا به وسیله افزودن کاهنده‌های بسیار قوی که واکنش کاتدی-آندی را ایجاد می‌کنند، صورت پذیرد. بسته به این که از کدام روش برای این کار استفاده می‌شود به این فرآیندها رسوب‌دهی الکتروشیمیایی یا آبکاری یا رسوب‌دهی به روش الکتروولس گفته می‌شود. مبانی فرآیند آبکاری فلز در شکل ۱-۲ نشان داده شده است. در این شکل دیده می‌شود زمانی که فلز وارد محلول الکتروولیت می‌شود، تحت شرایط خاصی یک انحلال خودبه‌خود رخ می‌دهد که به موجب آن، اتم‌های فلز از ساختار فلز جدا شده و یون‌های باردار مثبت (کاتیون) تشکیل می‌دهند و به درون الکتروولیت می‌روند.



شکل ۱-۲. بوجود آمدن خودبه‌خود بار در فصل مشترک فلز- محلول برای یک فلز غوطه‌ور شده درون الکتروولیت [۱].

در نتیجه این انحلال آندی، مقدار زیادی از بار مثبت در فاصله بسیار نزدیک از الکترود فلزی ایجاد می‌گردد. با حرکت این یون‌ها، میزان مساوی از بار مخالف منفی به جا می‌ماند. جذب بار الکترواستاتیک اثری مخالف داشته و یون‌های با بار مثبت را به سمت فلز با بار منفی می‌کشاند. این فرآیند که می‌توان آن را به عنوان یک تعادل پویا تعریف نمود به صورت معادله (۱-۲) نشان داده می‌شود:

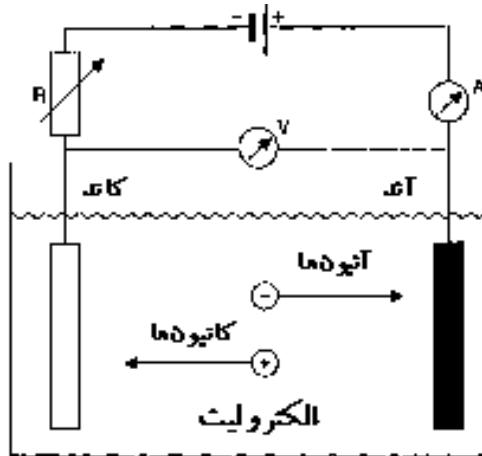


پیکان دو جهته به این معنی است که تعادل در دو جهت واکنش با نرخ برابر بوجود می‌آید. اختلاف پتانسیل  $\Delta\varphi = \varepsilon_{Me^+/Me^{2+}}$  (که گاهی اوقات به عنوان اختلاف پتانسیل فلز- محلول شناخته می‌شود) برای یک فلز خاص، غوطه‌ور شده درون محلول با ترکیب استاندارد،  $pH$  و دمای مشخص، ثابت است.

فرآیند انحلال آندی و نشست فلز بر کاتد شامل انتقال بار بوده در نتیجه می‌توان برای آند و کاتد جریان الکتریکی

تعریف نمود که آن را به ترتیب به صورت  $I_a$  و  $I_c$  نشان می‌دهند. در حالت تعادل جریان کاتدی و آندی برابر بوده و درنتیجه هیچ شار خالصی از جریان وجود نخواهد داشت. در حالت تعادل هیچ واکنش خالصی رخ نخواهد داد ولی چنانچه فلز به یک مدار باز متصل نباشد، برای نمونه به یک منبع تامین الکترون وصل باشد این تعادل به هم می‌خورد، و الکترون‌های بیشتری به فلز منتقل می‌شود و کاتیون‌های بیشتری را به خود جذب می‌کند. در این صورت فلز کاتدی بوده و عمل رسوب‌دهی بر آن رخ می‌دهد. در صورتی که فلز به یک چاه الکترون<sup>۱</sup> متصل باشد، فلز دارای بار مثبت شده و به عبارت دیگر آندی شده و دفع کاتیون‌ها و در نتیجه انحلال آندی تقویت می‌شود. حالت اول اساس آبکاری الکتریکی را تشکیل می‌دهد. این فرآیند با استفاده از جریان مستقیم و پالسی صورت می‌پذیرد.

**۲-۱-۱ رسوب‌دهی الکتروشیمیایی بوسیله جریان مستقیم**  
 الکترولیز جریان مستقیم در شکل ۲-۲ نشان داده شده است. در این شکل دو الکترود درون محلول غوطه ور شده و به خروجی منع جریان متصل شده‌اند. کاتد که بر آن فرآیند رسوب‌دهی اتفاق می‌افتد می‌تواند فلز، نیمه رسانا یا غیر فلز رسانا مانند گرافیت باشد. در این شکل هم‌چنین آند نیز نشان داده شده است.



شکل ۲-۲. اجزای اصلی سیستم الکترولیز جریان مستقیم [۱].

هدف اولیه استفاده از آند، برقراری مدار الکتریکی است. این الکترود هم‌چنین وظیفه برقراری تعادل و خشی بودن محلول از لحاظ بار الکتریکی پس از نشست یون‌ها را به عهده دارد. البته مورد دوم ممکن است همیشه برقرار نباشد. آندها به دو دسته تقسیم بندی می‌شوند. اولین دسته از این آندها، فدا شونده بوده و هم جنس با پوشش مورد نظر انتخاب می‌شود. برای نمونه برای ایجاد پوشش نیکل، جنس آند باید نیکل خالص باشد. دسته دوم، آندهای دائمی هستند که معمولاً از جنس پلاتین پوشش داده شده با تیتانیوم ساخته می‌شود.

استفاده از منبع جریان خارجی، تعادل نشان داده شده در رابطه (۱-۲) را به هم می‌زند و بسته به قطبیت منبع، واکنش

<sup>۱</sup> Electron sink

به سمت راست یا چپ منحرف می‌شود. آند حل می‌شود و کاتیون‌های شکل گرفته به سمت کاتد حرکت می‌کند آنیون‌های موجود نیز به سمت آند حرکت می‌نمایند. بنابراین به واسطه حرکت این یون‌ها در محلول، جریان الکتریکی برقرار می‌گردد. این جریان تحت عنوان جریان یونی یا هدایت الکتروولتیک شناخته می‌شود.

یکی از موارد مهم در فرآیند رسوب‌دهی الکتروشیمیایی مکانیزمی که بر اساس آن فلز از محلول به کاتد تحویل داده می‌شود و هم‌چنین روش‌هایی که بر اساس آن می‌توان کاتیون‌های از دست رفته در محلول را جبران نمود، است. نرخی که در آن یون‌های تازه به کاتد تحویل داده می‌شوند به شرایط هیدرودینامیک غالب در سطح یا نزدیک کاتد بستگی دارد. یون‌ها تحت سه مکانیزم اصلی به سطح الکترود می‌رسند که عبارتند از:

۱. مهاجرت (تحت شیب پتانسیلی)

۲. نفوذ (تحت شیب غلطی)

۳. هم رفت (بدلیل حرکت مایع محلول)

#### الف-مهاجرت

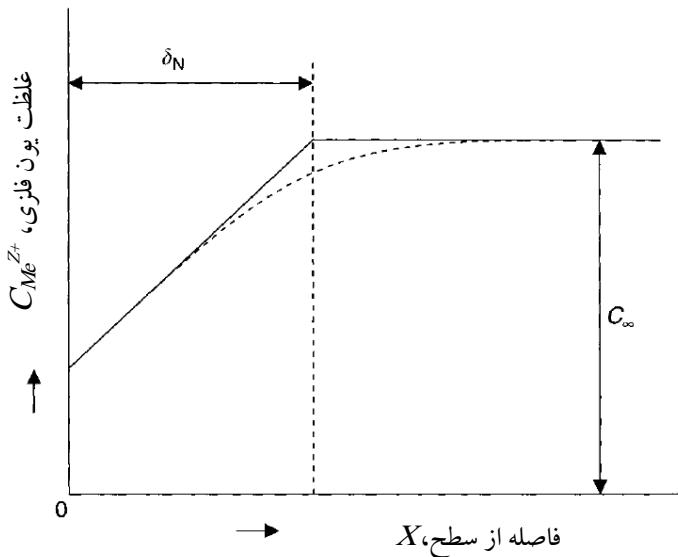
ولتاژ اعمالی بین دو الکترود در یک محلول الکتروولتی، یک میدان الکتریکی بین آن‌ها ایجاد می‌کند. با فرض این که هدایت الکتروولتی محلول در تمام نقاط آن یکسان باشد، شیب پتانسیلی به وسیله تقسیم نمودن ولتاژ اعمالی بین دو الکترود بر فاصله بین دو الکترود به دست می‌آید. بزرگی این شیب، نرخ حرکت یون‌ها در محلول را مشخص می‌کند. در اینجا عبارت "مهاجرت" به عنوان حرکت لایه باردار در محلول تحت شیب پتانسیل تعریف می‌گردد. این اثر در سرتاسر محلول برقرار است و به واسطه آن آنیون به سمت آند و کاتیون به سمت کاتد حرکت می‌نماید. یون‌ها بسته به طبیعت یون، ویسکوزیته محلول و شیب پتانسیلی دارای یک سرعت مشخص خواهند بود. میزان این سرعت بسیار پایین و در حد میکرومتر بر ثانیه است.

#### ب-همرفت

برخلاف مکانیزم انتقال قبلی و بعدی که شامل حرکت گونه‌ها در محلول است، هم‌رفت را می‌توان حرکت واکنش دهنده‌ها و ... را به همراه الکتروولت نامید. این مکانیزم بواسیله حرکت توده محلول، مثلاً به وسیله هم‌زدن، یا به وسیله گردش طبیعی یک مایع به دلیل تفاوت در دانسیته ناشی از اثرات حرارتی، بوجود می‌آید. این مکانیزم در ناحیه بسیار نزدیک به الکترود که در آنجا لایه نفوذی تشکیل می‌شود بسیار ناچیز است. در لایه نفوذی انتقال عوامل بیشتر به واسطه نفوذ اتفاق می‌افتد. حرکت هم رفت نه تنها عوامل را تا لایه نفوذی انتقال می‌دهد، بلکه ضخامت لایه نفوذی توسط جریان هم رفت تعیین می‌گردد. هرچه میزان هم‌زدن شدیدتر باشد، ضخامت لایه نفوذی نیز کمتر می‌شود.

#### ج-نفوذ

انتقال لایه باردار و غیر باردار از لایه نفوذی، یک مرحله مانده به انتقال نهایی بار به الکترود محسوب می‌شود. در این جا نیرو محركه شیب غلظتی است که به صورت رسمی تر به صورت پتانسیل شیمیایی نشان داده می‌شود. غلظت گونه‌ها در سطح الکترود، در حالت مدار باز بسیار بیشتر از توده محلول است. با این وجود زمانی که جریان برقرار باشد، لایه شیمیایی با انجام واکنش از سطح الکترود حذف شده و یک شیب غلظتی بوجود می‌آید. تمایل حرکت نمونه‌ها از نواحی با غلظت بالا به نواحی با غلظت پایین عاملی است که فرآیند نفوذ را پیش می‌برد و در قانون نفوذ فیک آورده شده است. در یک محلول ثابت و بدون هم رفت اجباری، ضخامت لایه نفوذی برابر  $2/0$  میلیمتر خواهد بود. تحت شرایط هم رفت اجباری این ضخامت به  $1/00$  میلیمتر کاهش می‌یابد. معمولاً فرض می‌شود تنها مکانیزم انتقال در لایه نفوذی، مکانیزم نفوذ است.



شکل ۳-۲. پروفیل غلظت یون فلزی به عنوان تابعی از فاصله از سطح کاتد [۱].

پروفیل فاصله-غلظت در شکل ۳-۲ رسم شده است. در این شکل، الکترود به عنوان یک خط عمودی در سمت چپ نمودار نشان داده است. خط‌چین عمودی نشان دهنده لبه بیرونی لایه غلظتی است. با توجه به این شکل، غلظت واکنش دهنده‌ها با نزدیک شدن به سطح کاتد کاهش می‌یابد. به بیان دیگر، واکنش دهنده‌ها پس از رسیدن به سطح کاتد به سرعت واکنش می‌دهند [۱].

## ۲-۱-۲ آبکاری الکتریکی نیکل

همان گونه که قبلاً بیان شد، آبکاری نیکل یکی از رایج‌ترین فرآیندهای آبکاری فلزات است و بیش از نیمی از نیکل تولید شده در دنیا به شکل پوشش مورد استفاده قرار می‌گیرد. دلیل استفاده زیاد از این فلز ترکیب خواص متنوع و مفیدی است که این فلز از خود نشان می‌دهد. یکی از مزایای این فلز تمایل به تشکیل لایه روین است که خاصیت مقاومت به خوردگی در بسیاری از محیط‌ها را به وجود می‌آورد. در زیر به مزایای این فلز پزداخته می‌شود: